

修正前

表-6 環境保全等に係る計測項目

区分	計測地点	項目	頻度	
ごみ処理	ごみ質	受入供給設備	種類組成, 三成分, 低位発熱量, 単位容積重量, 元素組成 (原則として各種別実施)	4回/年
	燃料等	投入口	燃料, 副資材, 薬剤, 電力, 水	1回/日
	温度	燃焼・溶融設備	溶融温度, 二次燃焼室燃焼ガス温度	連続
		排ガス処理設備	集じん器入口ガス温度	連続
副生成物	金属類	金属類貯留設備	種類組成	4回/年
	溶融スラグ	スラグ貯留設備	溶出試験 (pH, T-Hg, Cd, Pb, As, Cr ⁶⁺ , Se)	4回/年
			ダイオキシン類含有量	4回/年
	焼却灰	焼却灰貯留設備	熱灼減量	4回/年
	飛灰又は溶融飛灰	飛灰又は溶融飛灰処理設備	飛灰又は溶融飛灰処理物の溶出試験	4回/年
飛灰又は溶融飛灰中のダイオキシン類含有量			4回/年	
環境	排ガス	煙突	酸素, 一酸化炭素, 硫黄酸化物, 窒素酸化物 ばいじん, 塩化水素	連続
			ダイオキシン類	4回/年
	騒音	敷地境界	L50, L5, L95	1回/年
	振動	敷地境界	L50, L10, L90	1回/年
	悪臭	敷地境界	アンモニア, メルカプタン, 硫化水素, 硫化メチル, 二硫化メチル, トルメチルアミン, アセトアルデヒド, プロピオンアルデヒド, ルナルブチルアルデヒド, イソブチルアルデヒド, ルナルペンチルアルデヒド, イソペンチルアルデヒド, イソブチロール, 酢酸エチル, メチルイソブチルケトン, トルエン, スレン, キシレン, プロピオン酸, ルナル酪酸, ルナル吉草酸, イソ吉草酸	1回/年
			臭気指数	1回/年
排ガス	煙突, ボイラ, 冷却塔, バグフィルタ, 再加熱器, 触媒脱硝塔等のうち設置する設備	温度, 水分, 静圧/動圧	連続	
		流速, 流量	連続	

: ダイオキシン類測定時において, バッチ計測を行うものとする。

修正後

表-6 環境保全等に係る計測項目

区分	計測地点	項目	頻度	
ごみ処理	ごみ質	受入供給設備	種類組成, 三成分, 低位発熱量, 単位容積重量, 元素組成 (原則として各種別実施)	4回/年
	燃料等	投入口	燃料, 副資材, 薬剤, 電力, 水	1回/日
	温度	燃焼・溶融設備	溶融温度, 二次燃焼室燃焼ガス温度	連続
		排ガス処理設備	集じん器入口ガス温度	連続
副生成物	金属類	金属類貯留設備	種類組成	4回/年
	溶融スラグ	スラグ貯留設備	溶出試験 (pH, T-Hg, Cd, Pb, As, Cr ⁶⁺ , Se)	4回/年
			ダイオキシン類含有量	4回/年
	焼却灰	焼却灰貯留設備	熱灼減量	1回/月
	飛灰又は溶融飛灰	飛灰又は溶融飛灰処理設備	飛灰又は溶融飛灰処理物の溶出試験	4回/年
飛灰又は溶融飛灰中のダイオキシン類含有量			4回/年	
環境	排ガス	煙突	酸素, 一酸化炭素, 硫黄酸化物, 窒素酸化物 ばいじん, 塩化水素	連続
			環整第95号に規定するばい煙 (硫黄酸化物, ばいじん, 塩化水素, 窒素酸化物)	4回/年
			ダイオキシン類	4回/年
	騒音	敷地境界	L50, L5, L95	1回/年
	振動	敷地境界	L50, L10, L90	1回/年
	悪臭	敷地境界	アンモニア, メルカプタン, 硫化水素, 硫化メチル, 二硫化メチル, トルメチルアミン, アセトアルデヒド, プロピオンアルデヒド, ルナルブチルアルデヒド, イソブチルアルデヒド, ルナルペンチルアルデヒド, イソペンチルアルデヒド, イソブチロール, 酢酸エチル, メチルイソブチルケトン, トルエン, スレン, キシレン, プロピオン酸, ルナル酪酸, ルナル吉草酸, イソ吉草酸	1回/年
臭気指数			1回/年	
排ガス			煙突, ボイラ, 冷却塔, バグフィルタ, 再加熱器, 触媒脱硝塔等のうち設置する設備	温度, 水分, 静圧/動圧
排ガス	煙突, ボイラ, 冷却塔, バグフィルタ, 再加熱器, 触媒脱硝塔等のうち設置する設備	流速, 流量	連続	

: ダイオキシン類測定時において, バッチ計測を行うものとする。